

Пристрій для високочастотного відхилення оптичного променя, що містить основний елемент у вигляді біморфного елемента, утвореного п'єзокерамічними елементами, що з'єднані між собою, на одному торці якого закріплений відбивач (дзеркало), а на п'єзокерамічних елементах розміщені електроди, що з'єднані з джерелом живлення, який **відрізняється** тим, що основний елемент пристрою виконаний у вигляді двох монолітних стержнів із поляризованої п'єзоелектричної кераміки, консольно закріплених, які утворюють П-подібну конструкцію у вигляді ніжок камертона, а відбивачі (дзеркала) оптичного випромінювання виконані на зрізах внутрішніх суміжних кутів торців монолітних стержнів, при цьому нахил площин відбивачів до площин торців обох стержнів знаходиться під кутом  $45^\circ$ .